固体物理整理

吕铭 Lyu Ming

2015年7月1日

目录

1	晶格	的性质	2				
	1.1	晶体结构	2				
	1.2	晶体的结合 :	3				
	1.3	晶格振动与晶体热学性质 :	3				
2	电子	能带论	3				
	2.1	自由电子 Fermi 气	4				
	2.2	Bloch 定理	4				
	2.3	近自由电子近似	4				
		2.3.1 赝势	5				
	2.4	紧束缚近似	5				
	2.5	kp 微扰与有效质量近似	5				
	2.6	密度泛函理论与自洽能带计算	6				
	2.7	能带对称性 (6				
	2.8	能态密度与费米面	7				
3	晶体电子在外场中的运动						
	3.1	准经典近似 7	7				
	3.2	Wannier 能级与 Bloch 振荡	8				
	3.3	导电性的能带论解释 8	8				
	3.4	恒定磁场中的电子运动	8				
		3.4.1 回旋共振	9				
		3.4.2 De Hass-van Alphen 效应	9				
4	金属	电子论	9				
	4.1	功函数与接触电势	9				
	4.2	Boltzmann 方程	9				
		4.2.1 弛豫时间近似和电导率	0				
		4.2.2 各向同性散射求弛豫时间 10	0				
		4.2.3 局限性和 Kubo 公式等	0				
	4.3	电声子散射和电导 10	0				
		4.3.1 其他影响电阻因素: 极化子, 杂质散射和 Kondo 效应	1				

		典型金属元素的能带结构	
	4.5	介电屏蔽	12
	4.6	金属绝缘体转变	12
5		体电子论	۱2
		掺杂	
		基本能带结构	
	5.3	电子统计分布	13
	5.4	半导体电导	14
	5.5	Hall 效应	14
	5.6	非平衡载流子	14
	5.7	PN 结	14
	5.8	MES, MIS, MOS 结; 异质结	15

1 晶格的性质

1.1 晶体结构

关于晶格结构的描述默认使用 Einstein 求和规则

- 1. 晶体 = 基元 (basis) + 点阵 (lattice)
- 2. Bravais lattice: 描述晶格的平移对称性, 格矢 $\mathbf{R}_l = l_i \mathbf{a}_i$ 每个格点表示一个原胞 (primitive cell)
- 3. reciprocal lattice: 倒易空间中的格子, 倒格矢 $G_h = h_i b_i$, 满足 $\exp[\mathrm{i} {m G} \cdot {m R}] = 1$ 其中

$$\boldsymbol{b}_{i} = \frac{\pi}{\Omega_{c}} \epsilon^{ijk} \boldsymbol{a}_{j} \times \boldsymbol{a}_{k} = \frac{6\pi \epsilon^{ijk} \boldsymbol{a}_{j} \times \boldsymbol{a}_{k}}{\epsilon^{pqr} \boldsymbol{a}_{p} \cdot (\boldsymbol{a}_{q} \times \boldsymbol{a}_{r})} \quad \Leftarrow \quad \boldsymbol{a}_{i} \cdot \boldsymbol{b}_{j} = 2\pi \delta_{ij}$$
 (1.1)

4. 典型 Bravais 格子的倒格子:

Bravais 格子	倒格子
sc (简单立方)	sc
fcc (面心立方)	bcc
bcc (体心立方)	fcc
hcp (六角密排)	

- 5. 方向表示: (用 \bar{l} 表示 -l)
 - 晶向 $[l_1, l_2, l_3]$ 与对应的等效晶向 $\langle l_1, l_2, l_3 \rangle$
 - 晶面 (h_1, h_2, h_3) 与对应的等效晶面 $\{h_1, h_2, h_3\}$
- 6. Wigner-Seitz 原胞, 布里渊区 (Brillouin zone)
- 7. 常见晶体结构

8. 晶格上的傅里叶展开

$$V(r) = \sum_{h} A(G_h) e^{iG_h \cdot r}$$
(1.2)

$$A(\mathbf{G}_h) = \frac{1}{\Omega_c} \int_{\Omega_c} d\mathbf{r} V(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G}_h \cdot \mathbf{r}}$$
(1.3)

$$\int_{V} d\mathbf{r} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = V \delta_{\mathbf{k},0} \tag{1.4}$$

$$\int_{\Omega_c} d\mathbf{r} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{r}} = \Omega_c \delta_{\mathbf{G},0}$$
 (1.5)

9. 衍射, 形状因子, 几何结构因子

1.2 晶体的结合

1. Madelung 常数, van der Waals 势, Lennard-Jones 势

1.3 晶格振动与晶体热学性质

- 1. 绝热近似
- 2. Born-von Karman 周期性边界条件
- 3. 原子链模型
- 4. d 维空间, 每个原胞 n 个原子, 有 d 个声学波和 dn-d 个光学波
- 5. 声子态密度
- 6. 晶体热容, Einstein 模型与 Debye 模型
- 7. 非谐效应与热胀
- 8. 散射实验
- 9. 黄方程
- 10. 晶格热传导

2 电子能带论

1. 静态近似 (static approximation):

$$\hat{H} = [T_e + V_{ee}(r) + V_{eL}(r, R_0)] + [T_L + V_{nm}(R)] + [V_{eL}(r, R) - V_{eL}(r, R_0)]$$
(2.1)

$$= \hat{H}_e(r, R_0) + \hat{H}_L(R) + \hat{H}_{e-ph}(R)$$
(2.2)

 \hat{H}_{e-ph} 保留 \hat{H}_{e} 和 \hat{H}_{L} 共同本征态的对角项. 非对角项专门用于研究电声子作用

- 2. 单电子近似: 电子-电子相互作用用平均场替代. 不适用于强关联系统
- 3. 周期性边界条件, $\mathbf{k} = \sum h_i \mathbf{b}_i / N_i$

2.1 自由电子 Fermi 气

能量 $E_k = \hbar^2 k^2/(2m)$, 分布 $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$.

统计力学方法得到热容, 化学势. 由于只有费米面附近电子激发, 因此比热主要由费米面附近电子影响.

热导率: 绝缘体声子传热. 金属主要电子传热. $\kappa = \frac{1}{3}C_v v \lambda$

2.2 Bloch 定理

对于 $H = -\hbar^2/2m\nabla^2 + V$ 中具有周期性的势 $V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) = V(\mathbf{r})$, 则波函数可以表示为

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_l}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{k} = \sum \frac{h_i}{N_i}\mathbf{b}_i$$
 (2.3)

据此定义 $\psi_k(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_k(\mathbf{r})$ 其中 u_k 是周期 \mathbf{R} 的原胞周期函数

• 此定义中 $\hbar k$ 未必是 $-i\hbar \nabla$ 的本征值, 除非 u 是常数, 即自由电子的情况

2.3 近自由电子近似

哈密顿量 $H = T + V = (T + \overline{V}) + V(r) - \overline{V} \equiv H_0 + \Delta V$. 远离布里渊区边界的微扰结果:

$$E_k^{(0)} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \overline{V}, \qquad \psi_k^{(0)} = |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N\Omega}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$
 (2.4)

$$E_k^{(1)} = \langle k | \Delta V | k \rangle, \qquad \psi_k^{(1)} = \sum_{k' \neq k} \frac{|k'\rangle \langle k' | \Delta V | k \rangle}{E_k^{(0)} - E_{k'}^{(0)}}$$
(2.5)

$$E_k^{(2)} = \sum_{k' \neq k} \frac{|\langle k' | \Delta V | k \rangle|^2}{E_k^{(0)} - E_{k'}^{(0)}}$$
(2.6)

注意到:

$$\langle k|\Delta V|k\rangle = \frac{1}{\Omega_c} \int_{\Omega_c} d\mathbf{r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} (V - \overline{V}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = \overline{V} - \overline{V} = 0$$
 (2.7)

$$\langle k'|\Delta V|k\rangle = \frac{1}{\Omega_c} \int_{\Omega} d\mathbf{r} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}')\cdot\mathbf{r}} V = V_h \delta_{\mathbf{k}-\mathbf{k}',\mathbf{G}_h}$$
 (2.8)

因此微扰结果中的求和仅需对于 $k' = k + G_h$ 即可.

上述做法在布里渊区边界不适用, 由于接近简并. 使用简并的做法, 在 $|k\rangle$ 和 $|k'\rangle = |k+G_h\rangle$ 上的哈密顿量和能级

$$H = \begin{pmatrix} E_k^{(0)} & V_h^* \\ V_h & E_{k'}^{(0)} \end{pmatrix}, \quad E_{\pm} = \frac{E_k^{(0)} + E_{k'}^{(0)}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{E_k^{(0)} - E_{k'}^{(0)}}{2}\right)^2 + |V_h|^2}$$
 (2.9)

上述结果在 $\left|E_k^{(0)}-E_{k'}^{(0)}\right|\gg |V_h|$ 时回到微扰结果. 而在布里渊区边界附近, $\left|E_k^{(0)}-E_{k'}^{(0)}\right|\ll |V_h|$, 特别的边界上 $E_k^{(0)}-E_{k'}^{(0)}=0^1$, 产生带隙 $\Delta E=2|V_h|$.

更严格的情况是对于相差倒格矢的波数一起做本征值问题,对于倒格矢做截断.

分割开的能带在各自布里渊区内 (准) 连续, 不同布里渊区间有带隙. 每个能带容纳 2N 个电子态.

引入第一布里渊区简约波矢标记 κ , 通过 $k = G_h + \kappa$ 将上述能带平移到第一布里渊区

 $^{^{1}}$ 零级能量相等即 $|\mathbf{k} + \mathbf{G}_{h}| = |\mathbf{k}|$, 可得 \mathbf{k} 在倒格矢中垂面上, 即布里渊区界面上.

2.3.1 赝势

离子实的吸引作用和内部电子的正交性要求等效的排斥作用 (非厄米). 要求得到真实能量. V(r) 傅里叶展开的系数选取参数或者经验公式

2.4 紧束缚近似

对于单原子波函数 $[T+V(\mathbf{r}-\mathbf{R}_l)]\psi_i(\mathbf{r}-\mathbf{R}_n)=\varepsilon_i\psi_i(\mathbf{r}-\mathbf{R}_l)$. 忽略不同原子波函数重叠:

$$\int d\mathbf{r} \psi_i^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) \psi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) = \delta_{mn}$$
 (2.10)

以及定义矩阵元 (微扰):

$$J(\mathbf{R}_n) = -\int d\mathbf{r} \psi_i^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) \left[U(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r})$$
 (2.11)

于是晶体电子波函数是原子轨道线性叠加 (LCAO) $\psi(\mathbf{r}) = \sum a_m \psi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$ 表示满足方程

$$\varepsilon_i a_n - \sum_m J(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) a_m = E a_n \tag{2.12}$$

波函数解为 Bloch 和

$$\psi_k(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m \psi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m}; \qquad E_k = \varepsilon_i - \sum_m J(\mathbf{R}_m) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m}$$
(2.13)

对于 J 取最近邻近似, 即只保留 $J_0 = J(0), J_{\pm 1i} = J(\pm \boldsymbol{a}_i)$ 可以看出能带结构, 如 sc 晶体

$$E_k = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a) \tag{2.14}$$

总的来说,随着原子间距减小,单个能级展宽为能带. 内层电子能带窄,外层能带宽. 对于诸如 p_x,p_y,p_z 原子简并轨道,考虑能带间相互作用. 对于原胞中含多个原子的,需要构造不同杂化轨道的 Bloch 和: 原胞 l 个原子,每个原子 m 个轨道,则有 lm 个 Bloch 和, N 个 k 的取值,共Nlm 个原子轨道.

当式 (2.10) 不成立时, 方法:

- 重迭代积分
- J 积分参数化 —— 经验紧束缚
- 从能带 Bloch 函数构造 Wannier 函数 W_n :

$$\psi_{nk}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum W_n(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}$$
(2.15)

$$\int d\mathbf{r} W_n^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) W_n(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{m'}) = \delta_{mm'}$$
(2.16)

$2.5 \quad k \cdot p$ 微扰与有效质量近似

对于高对称点倒易空间 k_0 附近的能带,设如下基函数,并假定基函数正交完备

$$\psi_n(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \sum_j A_{nj}(\mathbf{k}) \chi_j(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \sum_j A_{nj}(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{r}} \psi_j(\mathbf{k}_0, \mathbf{r})$$
(2.17)

满足方程 (定义 Bloch 函数 $\psi_i(\mathbf{k}_0, \mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r}} u_i(\mathbf{k}_0, \mathbf{r})$)

$$E_n(\mathbf{k})A_{nj}(\mathbf{k}) = \left[E_j(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\mathbf{k}^2 - \mathbf{k}_0^2\right)\right]A_{nj}(\mathbf{k}) + \frac{\hbar}{m}\sum_{i}\left(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0\right) \cdot \mathbf{P}_{ji}A_{ni}(\mathbf{k})$$
(2.18)

$$\boldsymbol{P}_{ji} \equiv \frac{(2\pi)^3}{\Omega_c} \int_{\Omega_c} d\boldsymbol{r} u_j^*(\boldsymbol{k}_0, \boldsymbol{r}) \boldsymbol{p} u_i(\boldsymbol{k}_0, \boldsymbol{r}) = \frac{(2\pi)^3}{\Omega_c} \int_{\Omega_c} d\boldsymbol{r} u_j^*(\boldsymbol{k}_0, \boldsymbol{r}) (-i\hbar\nabla) u_i(\boldsymbol{k}_0, \boldsymbol{r})$$
(2.19)

在 \mathbf{k}_0 附近, 取 $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$ 是小量, 将 $\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 作为微扰处理 (非简并), 保留二阶能量和一阶波函数得到:

$$E_n(\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar}{m} \Delta \mathbf{k} \cdot (\mathbf{P}_{nn} + \hbar \mathbf{k}_0) + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \mathbf{k}^2 + \frac{\hbar^2}{m^2} \sum_{i \neq n} \frac{|\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{P}_{nj}|^2}{E_n(\mathbf{k}_0) - E_j(\mathbf{k}_0)}$$
(2.20)

$$u_n(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = u_n(\mathbf{k}_0, \mathbf{r}) + \frac{\hbar}{m} \sum_{j \neq n} \frac{\Delta \mathbf{k} \cdot \mathbf{P}_{jn}}{E_n(\mathbf{k}_0) - E_j(\mathbf{k}_0)} u_j(\mathbf{k}_0, \mathbf{r})$$
(2.21)

当 \mathbf{k}_0 是能带极值点时, $\mathbf{P}_{nn} + \hbar \mathbf{k}_0 = 0$ 可以定义有效质量张量 m^*

$$\left(\frac{m}{m^*}\right)_{\alpha\beta} \equiv \frac{m}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} = \delta_{\alpha\beta} + \frac{2}{m} \sum_{j \neq n} \frac{\left|P_{nj}^{\alpha}\right|^2}{E_n(\mathbf{k}_0) - E_j(\mathbf{k}_0)} \tag{2.22}$$

特别的, 取 $k_0 = 0$ 得到的等效质量常用于描述全部 k 的能带.

有效质量包络函数

$$F_n(\mathbf{r}) = \sum_j A_{nj}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$
(2.23)

可以描述电子波包运动...

- 有效质量是对称张量,
- 选择坐标轴为主轴使得其成为对角张量
- 点群对称性能减少独立分量个数
- 能带越宽, 有效质量越小
- 能带底 $m^* > 0$, 能带顶 $m^* < 0$

2.6 密度泛函理论与自洽能带计算

略

2.7 能带对称性

- 时间反演对称性: $E_n(\uparrow, k) = E_n(\downarrow, -k)$ (Kramers degeneracy)
- 空间反演对称性: $E_n(\uparrow,k)=E_n(\downarrow,k)$ 或者 $E_n(k)=E_n(-k)$
- 晶体的空间平移对称: 同一能带中 $E_n(\mathbf{k} + \mathbf{G}) = E_n(\mathbf{k})$
 - 周期布里渊区 (periodic zone)
 - 拓展布里渊区 (extended zone)

- 其他点群对称性 α :
 - 集合 \mathbf{k} -star = $\{\alpha \mathbf{k}\}$
 - 波矢群 $G_k = \{\beta | \beta k = k + G_h\}$
- 波函数的对称性

2.8 能态密度与费米面

能态密度

$$D(E) = \frac{\mathrm{d}Z}{V\,\mathrm{d}E} = \frac{2}{(2\pi)^d} \sum_{n} \int \frac{\mathrm{d}S_{E_n}}{|\nabla_k E_n|}$$
(2.24)

特别的当 $E = \hbar^2 k^2 / (2m^*)$ 时,

$$D(E) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} & d = 3\\ \frac{m^*}{\pi\hbar^2} & d = 2\\ \frac{1}{\pi\hbar} \sqrt{\frac{2m^*}{E}} & d = 1 \end{cases}$$
 (2.25)

费米面: T = 0 K 时 k 空间占据态的界面. 金属: 具有费米面的材料.

- 电子恰好填满最低一系列能带 (价带), 再高的能带全空 (导带). 两者间差称带隙. 绝缘体: 带隙宽度大的; 半导体: 带隙宽度小的
- 存在部分填充的能带: 金属. 有分界面: 费米面
- X 光子发射谱强度-频率关系, 由于费米面的存在, 金属是骤降的, 而非金属逐渐下降 (态密度随着 k 接近于能带顶时候逐渐变小)

角分辩光电子谱测量能带

3 晶体电子在外场中的运动

3.1 准经典近似

晶体电子到 Bloch 波包. 波包波数展宽 $\Delta k \ll 2\pi/a$ (从而波包远大于原胞). 波包看作准粒子, 波包中心的移动速度即群速度:

$$v = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E \tag{3.1}$$

一般地 $d\hbar\langle \mathbf{k}\rangle/dt = \mathbf{F}$ (这里只需要假设 \mathbf{k} 是平移算符本征矢量的标记并忽略能带间耦合, 从而可以自由加减倒格矢). 计算加速度

$$a_{\alpha} = \frac{\mathrm{d}v_{\alpha}}{\mathrm{d}t} = \sum_{\beta} \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_{\alpha} \partial k_{\beta}} F_{\beta} = \sum_{\beta} \left(\frac{1}{m^*}\right)_{\alpha\beta} F_{\beta}$$
(3.2)

有效质量近似: 相当于求的波函数包络函数

3.2 Wannier 能级与 Bloch 振荡

忽略能带间耦合 (带间 Landau-Zener 隧穿可以忽略), 在恒定电场下得到的静态解能级. 当 F 平行于某倒格矢时,

$$E_n = \frac{2\pi}{\chi} nF + \frac{1}{\chi} \int_{-\chi/2}^{\chi/2} dk_x \left(E_l(\mathbf{k}) - FX_l l \right)$$
(3.3)

外电场作用下能带倾斜, 电子在单一能带中移动, 出现 k 振荡即实空间振荡. 观察到的条件是振荡周期远小于弛豫时间 (很难实现, 在超晶格中观察到):

$$T = \frac{2\pi/a}{eE/\hbar} = \frac{2\pi\hbar}{eEa} \ll \tau \tag{3.4}$$

Landau-Zener 隧穿几率

$$\rho \propto E \exp\left[-\frac{\pi^2}{\hbar} \sqrt{2mE_g} \left(\frac{E_g}{eE}\right)\right]$$
 (3.5)

3.3 导电性的能带论解释

自由电子气动力学方程 (dt/τ 几率发生散射)

$$p(t + dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right)p(t) + F(t) dt \quad \Rightarrow \quad \frac{dp}{dt} = F - \frac{p}{\tau}$$
 (3.6)

于是平衡时 $p = F\tau$, 电流密度 $J = -nev = ne^2\tau E/m$

能带论角度看

$$J = -\frac{2e}{8\pi^3} \int d\mathbf{k} \mathbf{v}_n(\mathbf{k}) f(\mathbf{k})$$
(3.7)

满带电子 $\pm k$ 相消从而不贡献电流: 绝缘体. 金属电子在 k 空间分布偏移从而产生电流

空穴: 波矢, 自旋, 电荷以及有效质量都与电子取反. 原因依次为: 满带总动量为零, 总自旋为零, 群速度不变 (能量和波矢量都取反) 且相比满带少了电子, 波矢量取反 (?)

- 金属
- 半金属: 能带交叠
- 半导体

3.4 恒定磁场中的电子运动

磁场 $\mathbf{B} = B\hat{z}$, $\omega_c = eB/m$. Landau 规范下 $\mathbf{A} = -By\hat{x}$, 解薛定谔方程 $H = (\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2/2m$ 得到:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \varepsilon_n, \qquad \psi_n = \varphi_n(y - y_0) e^{i(k_x x + k_y y)}$$
(3.8)

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c, \qquad \qquad \varphi_n(y) = e^{-\omega_c y^2/2} H_n(\omega_c y) \tag{3.9}$$

二维情况下的简并度 (考虑自旋) $L_x L_y eB/(\pi \hbar)$

晶体中采用有效质量近似直接将上述结果质量替换为有效质量.

3.4.1 回旋共振

垂直磁场方向加电场频率等于回旋频率 ω_c . 不同与 Wannier 能级, 强磁场和低温下 $\omega_c \tau \gg 1$ 是可能的. 回旋共振可以测量有效质量: 回旋共振有效质量. 对于等能面是旋转椭球的情况, 若磁场与椭球纵轴 (l 方向) 夹 γ 角

$$\frac{1}{m_c^*} = \frac{\cos^2 \gamma}{m_t^2} + \frac{\sin^2 \gamma}{m_t m_l} \tag{3.10}$$

3.4.2 De Hass-van Alphen 效应

磁化率随磁场倒数 1/B 周期性振荡. Landau 能级简并度随着 B 增加而增大, 未填满的能级填充情况随着 B 强度周期变化: $\lambda D(B) = (\lambda - 1)D(B') = N$, 特别的, 二维的情形中, $D = L_x L_y eB/(\pi \hbar c)$, 于是振荡周期 $\Delta(1/B) = e/n\pi\hbar c$

一般的, 通过测定 De Hass-van Alphen 效应的振荡周期能够计算极值截面 (与费米面相切的 Landau 能级对应圆柱面) 的面积, 从而刻画费米面的形状. 而对于电子轨迹超出第一布里渊区的情况, 可能出现开轨道, 这是没有 De Hass-van Alphen 效应, 但是有明显的磁阻效应.

4 金属电子论

4.1 功函数与接触电势

热电子发射电流 $I \propto \exp[-W/k_BT]$, 其中 W 称为功函数. 经典图像为 $W = \chi$ 是沿电流方向的逸出功/势阱深度. 量子解释加入费米统计后, 结果为 $W = \chi - \varepsilon_F$

接触电势:不同金属功函数不同导致化学势/费米能级对齐时出现电势差,通过接触电势弥补费米能级差.

$$-eV_A - W_A = -eV_B - W_B \implies V_A - V_B = \frac{1}{e}(W_B - W_A)$$
 (4.1)

4.2 Boltzmann 方程

对于分布函数 $f(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t)$

$$-\boldsymbol{v}\cdot\nabla_{r}f - \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t}\cdot\nabla_{k}f + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{c} = \frac{\partial f}{\partial t}$$
(4.2)

其中脚标 c 表示碰撞项. 稳态时 $\partial f/\partial t=0$

• 电子的情况: $\dot{\mathbf{k}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})/\hbar$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c = b - a \tag{4.3}$$

$$b = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k}' f(\mathbf{k}', t) [1 - f(\mathbf{k}, t)] \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$$
(4.4)

$$a = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k}' f(\mathbf{k}, t) [1 - f(\mathbf{k}', t)] \Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$$
(4.5)

其中 $\Theta(k, k')$ 表示从 k 跃迁到 k' 的几率

• 声子的情况: $\nabla_r f = \partial f / \partial T \nabla_r T$; 碰撞项包含电声子散射和声子间散射

4.2.1 弛豫时间近似和电导率

弛豫时间近似, 设偏离平衡 (f_0) 较小时:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c = -\frac{f - f_0}{\tau(\mathbf{k})}\tag{4.6}$$

于是在只有外电场时 (通常磁场的作用比电场低一阶)

$$-\frac{e}{\hbar}\mathbf{E}\cdot\nabla_k f = -\frac{f - f_0}{\tau} \tag{4.7}$$

关于电场做微扰并只保留一阶项, 并且 $f(\mathbf{k}) = f(\varepsilon(\mathbf{k}))$, 可以得到:

$$j = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k} 2f(-e\mathbf{v}) = \sigma \mathbf{E}$$
 (4.8)

$$\sigma_{\alpha\beta} = -\frac{2e^2}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k} \tau v_{\alpha} v_{\beta} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon}$$
(4.9)

其中出现 $\partial f_0/\partial \varepsilon$ 表明对于费米分布, 电导率主要由费米面附近电子贡献.

各向同性时 $\varepsilon = \hbar^2 k^2/(2m^*)$, 并考虑温度不太高的情况

$$\sigma = \frac{e^2}{3\pi^2 m^*} \int d\varepsilon k^3 \tau \left(-\frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} \right) = \frac{e^2 \tau}{3\pi^2 m^*} k_F^3 = \frac{ne^2 \tau}{m^*}$$
 (4.10)

4.2.2 各向同性散射求弛豫时间

过程略...

$$\frac{1}{\tau(\mathbf{k})} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\mathbf{k}' \Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') (1 - \cos \eta)$$
(4.11)

4.2.3 局限性和 Kubo 公式等

局限性:

- 1. 波函数必须是 Bloch 函数, 避免原胞内离子势的剧烈变化
- 2. 空间势的变化比较缓, 电子的平均自由程远大于晶格常数
- 3. 外场足够弱, 不破坏能带图像 (从外场吸收能量小于带宽)
- 4. 外场随时间改变足够慢, 准静态过程
- 5. 假定碰撞是瞬时发生的 (相对于驰豫时间):弱散射

解决方案: Kubo 公式, Wigner 分布函数, 非平衡 Green 函数

4.3 电声子散射和电导

硬离子势近似: 晶格振动时离子势刚性移动, 不畸变, 不极化. 记格波 u_n

$$\delta V(\mathbf{R}_n) \approx -\mathbf{u}_n \nabla_r V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) \tag{4.12}$$

$$\mathbf{u}_n = \sum_{qj} A_{qj} \hat{\mathbf{e}}_j e^{-\mathrm{i}(\omega_q t - \mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n)}$$
(4.13)

$$H_{\text{el-ph}} = \sum_{n} -u_n \nabla_r V(r - \mathbf{R}_n)$$
(4.14)

将电声作用视为微扰项计算跃迁几率

$$\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = \frac{2\pi^2}{\hbar} \left[|\langle \mathbf{k}' | H | \mathbf{k} \rangle|^2 \delta(E' - E - \hbar\omega) + |\langle \mathbf{k}' | H^{\dagger} | \mathbf{k} \rangle|^2 \delta(E' - E + \hbar\omega) \right]$$
(4.15)

计算中引入 $|\mathbf{k}\rangle$ 的 Bloch 函数形式可以得到仅 $\mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}_h \pm \mathbf{q}$ 时矩阵元非零. 另外 $\hbar\omega \ll E$, 近似弹性散射

- U 过程 $G_h \neq 0$: 仅当 k, k' 靠近布里渊区时候有明显影响
- N 过程 $G_h = 0$ 准弹性散射, 散射率正比于费米面上电子态密度
- 高温 $\Theta \propto |A|^2 \propto T$; 低温仅低频声子有激发, 德拜模型 $|A|^2 \sim T^3$, 同时小角度散射 $(1 \cos \eta) \sim T^2$, 从而 $\tau^{-1} \propto T^5$. 电阻率 $\rho \propto \tau^{-15}$

4.3.1 其他影响电阻因素: 极化子, 杂质散射和 Kondo 效应

- 电子在离子晶体中运动时,将使周围正负离子产生相对位移,形成介质局域极化.极化伴随电子,相当于 LO 声子伴随电子,形成 (电子 +LO 声子) 实体,称为极化子.
- 杂质散射一般独立于温度, Matthiessen's law: 电声子散射与杂质散射叠加

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_I}, \quad \rho = \rho_L + \rho_I$$
 (4.16)

• Kondo (近藤) 效应: 稀磁合金电阻极小及相关的低温反常现象, 源自传导电子与磁性杂质 原子反铁磁耦合

4.4 典型金属元素的能带结构

- 1. 一价碱金属, bbc 结构, 近自由电子近似很好, Fermi 面接近球形, 完全在第一布里渊区
- 2. 二价金属, 立方晶系如 Ca, Sr, Ba 等, 一部分电子进入第二布里渊区; 六角晶系如 Be, Mg, Zn, Cd, 每个原胞 4 个 s 电子, 一部分电子填入高布里渊区, 奇形怪状的费米面. 特殊的菱面体 Hg
- 3. 三价金属, Al (fcc), $3s^23p^1$, 近自由电子近似很好; In (fcc) 沿一立方轴拉长. 自旋轨道耦合增强
- 4. 贵金属: s 带与 d 带重叠; d 带填满, ε_F 离 d 带2eV; s 带半满, ε_F 在 s 带; 费米面与 BZ 边界面接触, 变形
- 5. IV 族金属和半金属
- 6. 半金属
- 7. 石墨: 范德瓦尔作用层内 sp^2 杂化的共价键, $2p_z$ 参与导电
- 8. 过渡金属: d 电子起主要作用, 近自由电子近似不适合, 紧束缚近似更好; 介于 d 壳层全满的贵金属与 d 壳层全空的碱金属之间, 面心, 体心, 六角结构
- 9. 稀土金属: 多种结构, 六角密排最常见, 单电子近似不合适, 强相互作用

4.5 介电屏蔽

Hartree 近似, Hatree-Fock 近似

电子气的介电常数...

Thomas-Fermi 方法, Yukawa 屏蔽势 (交换作用的屏蔽: 消除费密面上群速度的奇异性)

Lindhard 方法

Friedel 振荡, 频率依赖的 Lindhard 屏蔽

Landau 费米液体理论解释为什么单电子近似有效,为什么电子相互作用对于 E(k) 影响大而对于输运性质影响小. 准粒子: 不是独立电子,而是独立的,满足不相容原理的 something..

Landau 费密液体: 独立的,满足不相容原理的准粒子的集合,其在费米面附近寿命 $\tau^{-1} = a(E_1 - E_F)^2 + b(k_B T)^2$

汤川势包含了库仑势傅里叶展开的短波部分,长波部分产生集体激发 —— plasma

4.6 金属绝缘体转变

Wilson 转变: 压力和温度导致的 MIT, 通常是晶格常数改变, 晶格对称性改变等

Peierls 转变: 结构改变导致的 MIT

Mott 转变: 多电子作用 (依赖电子浓度) 导致的 MIT

Anderson 转变: 无序导致的 MIT, 改变费密能级与迁移率边的相对位置

5 半导体电子论

直接带隙半导体和间接带隙半导体. 最常见的结构是闪锌矿结构和钻石结构测量: 本征光吸收, 电导率随温度变化 光学方法研究能带隙:

- 直接带隙: $\Delta k = 0$ (光子动量远小忽略), $\Delta E = 2\pi\hbar c/\lambda$
- 间接带隙 $\Delta k = \pm q$, $\Delta E = 2\pi\hbar c/\lambda$ (声子能量远小)

逆过程: 电子-空穴对复合发光. $\hbar\omega = \Delta E$. 直接带隙发光几率远大于间接带隙 能带隙的一般特点

- 轻原子倾向于 X 能谷最低; 重原子倾向于较小的能隙
- 极性半导体倾向于直接能带隙: 锗特殊, 导带底在 L 谷

5.1 掺杂

- 本征半导体
- 施主杂质: 提供电子到导带, 产生 N 型半导体, 往往距导带底比较近
- 受主杂质:接受满带跃迁的电子,在满带产生空穴.形成 P 型半导体,往往距离价带顶比较近

5.2 基本能带结构

浅杂质能级: 类氢轨道, 长程势, 离带边近. 施主杂质主要由导带态组成, 受主杂质主要由价带态组成. 包络波函数 F(r) 满足:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m^*} - \frac{q^2}{4\pi\varepsilon R}\right)f(\mathbf{r}) = E_n F(\mathbf{r})$$
(5.1)

参照氢原子的结论,

$$E_{n} = -\frac{m^{*}q^{4}}{32\pi^{2}\hbar^{2}\varepsilon^{2}}\frac{1}{n^{2}} = -\frac{m^{*}}{m\varepsilon^{2}}\frac{R_{y}}{n^{2}}, \quad a_{B}^{*} = \frac{4\pi\hbar^{2}}{m^{*}}\frac{\varepsilon}{a^{2}} = \frac{\varepsilon_{r}m}{m^{*}}a_{B}$$
 (5.2)

其中 $R_y=13.6\,\mathrm{eV}$ 是氢原子电离能, $a_B=0.52\,\mathrm{\AA}$ 是氢原子半径. 基态波函数形如 $F(\boldsymbol{r})\propto\exp(-r/a_B^*)$

Deep level: 杂质离子短程势, 离能带边较远 (并非一定). 深能级杂质态波函数由多个能带态组成. 作用: 可以是有效复合中心, 降低载流子寿命; 非辐射复合中心, 影响发光效率; 补偿杂质提高电阻率

5.3 电子统计分布

费米分布, 但 μ 在带隙内, 从而 $E_c - \mu \gg k_B T$ (电子); $\mu - E_v \gg k_B T$ (空穴), 于是两者的统计分布:

电子
$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_BT} + 1} \approx e^{-(E-\mu)/k_BT}$$
 (5.3)

空穴
$$1 - f(E) = 1 - \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1} \approx e^{-(\mu - E)/k_B T}$$
 (5.4)

记导带底能量 E_- , 满带顶能量 E_+ (带隙 $E_- - E_+$), 在抛物色散, 有效质量近似下的态密度 N 与载流子浓度 $n = \int f N \, \mathrm{d}E$, $p = \int (1 - f) N \, \mathrm{d}E$

电子
$$N_{-}(E) = \frac{4\pi}{h^3} (2m_{-}^*)^{3/2} \sqrt{E - E_{-}}$$
 $n = N_{-}e^{-(E_{-} - \mu)/k_B T}$ (5.5)

空穴
$$N_{+}(E) = \frac{4\pi}{h^{3}} (2m_{+}^{*})^{3/2} \sqrt{E_{+} - E}$$
 $p = N_{+} e^{-(\mu - E_{+})/k_{B}T}$ (5.6)

其中有效态密度

$$N_{\pm} = 2 \left(\frac{2\pi m_{\pm}^* k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \tag{5.7}$$

给定半导体给定温度, $np = N_- N_+ \exp \left[-(E_- - E_+)/k_B T \right]$ 是常数

倒推化学势, 对于本征半导体 n = p, 从而

$$\mu = \frac{E_{-} + E_{+}}{2} + \frac{3}{4}k_{B}T \ln\left(\frac{m_{+}^{*}}{m_{-}^{*}}\right)$$
 (5.8)

掺杂半导体, N 型为例, 施主浓度 N_D , 能级 E_D , $n=N_D[1-f_D]$, f_D 在考虑自旋简并时, 如果两个态都被占据是能量提高 Δ

$$f_D = \begin{cases} \frac{1}{1 + e^{(E_D - \mu)/k_B T}} & \Delta \to 0\\ \frac{1}{1 + e^{(E_D - \mu)/k_B T}/2} & \Delta \to \infty \end{cases}$$
 (5.9)

可以解得 (以下取 $\Delta \rightarrow \infty$, 否则对数中的 4 改为 2)

$$\mu = E_D + k_B T \ln \left(\frac{\sqrt{4 + \chi^2} - \chi}{4\chi} \right), \qquad \chi = \sqrt{\frac{N_-}{2N_D}} e^{-(E_- - E_D)/2k_B T}$$
 (5.10)

一般 $N_D < N_-$ 低温时化学势随温度递减

- 低温 $E_- E_D \gg k_B T$, $n = \sqrt{N_D N_-/2} \exp[-(E_- E_D)/2k_B T]$
- 高温 $E_- E_D \ll k_B T$, $n = N_D$, $\mu = E_- + k_B T \ln(N_D/N_-)$

P 型掺杂, 受主浓度 N_A , 能级 E_A 时

$$?p = N_A \left(1 - \frac{1}{1 + e^{(\mu - E_A)/k_B T}/g_A} \right) = \frac{N_A}{1 + g_A e^{(E_A - \mu)/k_B T}}$$
(5.11)

5.4 半导体电导

载流子浓度变化显著, 引入迁移率 (mobility) $\mu = q\tau/m^*$, 于是电导率 $\sigma = nq\mu_- + pq\mu_+$. μE 是在电场 E 下的飘逸平均速度.

散射影响

- 低温时电离杂质散射 (低掺杂时可以忽略)
- 温度升高声学声子散射贡献增加
- 极性半导体: Fröhlich 散射

载流子浓度影响

- 低温, 随着温度电离增加, 电导率上升
- 中温, 电离饱和, 而迁移率下降, 电导率下降
- 高温, 可能的本征激发增加

5.5 Hall 效应

 $E_H = R\mathbf{B} \times \mathbf{j}$, 其中 Hall 系数 R 对于电子 R = -1/ne, 对于空穴 R = 1/ne. R 的正负性 影响载流子类型. 一般的

$$R \approx \frac{1}{e} \frac{p\mu_{+}^{2} - n\mu_{-}^{2}}{(p\mu_{+} + n\mu_{-})^{2}}$$
 (5.12)

5.6 非平衡载流子

热平衡下 $n_0p_0 = N_+N_-e^{-E_g/k_BT}$, 光激发下产生非平衡载流子 $\Delta n = n - n_0 = \Delta p = p - p_0$, 主要影响少数载流子 (如 N 型中的空穴和 P 型中的电子). 非平衡载流子寿命 τ

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t} = -\frac{\Delta p}{\tau} \tag{5.13}$$

寿命影响光电导 (即光照使半导体电导率明显增加). 深能级可直接影响非平衡载流子的寿命非平衡载流子的漂移 (在外场下运动) 和扩散 (非平衡少子的主要运动方式).

5.7 PN 结

与金属接触电势相似, 自建场使得化学势对齐.

$$qV_D = (E_F)_N - (E_F)_P, \qquad \frac{n_P^0}{n_N^0} = \frac{p_N^0}{p_P^0} = e^{-qV_D/k_BT}$$
 (5.14)

PN 结上加入正向电压 (电场 P 到 N) V 时, 势垒高度降低 $q(V-V_D)$, 影响非平衡少数载流子

$$n_P = n_N^0 e^{-q(V_D - V)/k_B T} = n_P^0 e^{qV/k_B T}; p_N = p_P^0 e^{-q(V_D - V)/k_B T} = p_N^0 e^{qV/k_B T} (5.15)$$

与边界平衡的 n_P^0, p_N^0 不同, 导致扩散流,

$$j = -j_0 \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right); \qquad j_0 = q \left(\frac{D_n}{L_n} n_P^0 + \frac{D_p}{L_p} p_N^0 \right)$$
 (5.16)

反向电压上述取反号,有饱和电流 $j=j_0$

5.8 MES, MIS, MOS 结; 异质结

MIS: 金属-绝缘体-半导体系统

MOS: 金属-氧化物-半导体系统

肖特基结, 欧姆结